PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-084658

(43) Date of publication of application: 26.03.1999

(51)Int.CI.

7/039 GO3F GO3F 7/00

7/004 G03F

(21)Application number: 09-248994

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

12.09.1997

(72)Inventor: KAWAMURA KOICHI

MAEMOTO KAZUO

(54) RADIATION SENSITIVE PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation sensitive planographic printing plate developable with water or not requiring special processing, capable of direct photomechanical process from digital data by recording particularly with IR laser and excellent in printing resistance.

SOLUTION: This radiation sensitive planographic printing plate has a photosensitive layer contg. a reaction product of a compd. having functional groups X and Y in the same molecule and a compd. represented by the formula or a polymn. reaction product of a compd. having a functional group X and a compd. represented by the formula. The functional group X is selected from among sulfonic $(R_1, \gamma_n, X_2, X_3)$ ester, disulfone, sulfonimido and alkoxyalkyl ester groups. The functional group Y is selected from among -OH, -NH2, -COOH, -NH-CO-R3 and-Si (OR4)3 (where R3 and R4 are alkyl or aryl). In the formula, R1 and R2 are alkyl or aryl, X is Si, Al, Ti or Zr and (n) is an integer of 0-2.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-84658

(43)公開日 平成11年(1999)3月26日

(51) Int. Cl.	識別記号	庁内整理番号	F I			技術表示簡所
G03F 7/039			G03F 7/0	3 9		
7/00	503		7/00	5 (0 3	
7/004	503		7/00	0 4 5 (03 2	
			審査請求	未請求 請求	項の数 2	OL (全21頁)
21)出願番号	特願平9-248	9 9 4	(71)出顧人	0 0 0 0 0 5	2 0 1	
				富士写真フイ	ルム株式会	≩社
22)出願日	平成9年(199	7) 9月12日		神奈川県南足	!柄市中招 2	210番地
			(72) 発明者	川村 浩一		
				静岡県榛原郡	5 吉 田 町 川 月	兄4000番地 富
				士写真フイル	ム株式会を	上内
			(72)発明者	前本 一夫		
				静岡県榛原郡	5 吉田町川月	R4000番地 富
				士写真フイル	ム株式会社	上内
			(74)代理人	弁理士 中島	; 淳 (夕	14名)

(54) 【発明の名称】 輻射線感応性平版印刷版

(57)【要約】

【課題】 水現像可能、或いは特別な処理を必要としない、特に赤外線レーザにて記録することによりディジタルデータから直接製版可能な、耐刷性に優れた輻射線感応性平版印刷版を提供すること。

【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 スルホン酸エステル、ジスルホン基、スルホンイミド基またはアルコキシアルキルエステル基から選ばれる少なくとも 1 つの官能基、および、一〇H、一NH-C〇-R、、一Si(OR・),[式中R,およびR・はアルキル基またはアリール基を表し、これら官能基を有する化合物中にR」およびR・の双方が存在する場合には、これらは同じであっても異なっていてもよい。]から選ばれる少なくとも1つの官能基、を同一分子内に有する化合物と、下記一般式(1)で表される加水分解重合性化合物との反応生成物を含有する感光層を有することを特徴とする輻射線感応性平版印刷版。

1

·一般式(1)

 $(R_1) - X - (OR_2)$

式中、R: およびR: は同一であっても異なっていてもよく、アルキル基またはアリール基を表し、XはSi、AI、TiまたはZrを表し、nは0~2の整数を表す。

【請求項2】 スルホン酸エステル、ジスルホン基、ス 20 ルホンイミド基またはアルコキシアルキルエステル基から選ばれる少なくとも1つの官能基を有する化合物と、下記一般式(1)で表される加水分解重合性化合物の加水分解重合反応物と、を含有する感光層を有することを特徴とする輻射線感応性平版印刷版。

· 一般式(1)

 $(R_1)_* - X - (OR_2)_{+-}$

式中、R、およびR、は同一であっても異なっていても よく、アルキル基またはアリール基を表し、XはSi、 AI、TiまたはZrを表し、nは0~2の整数を表 す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はポジ型の平版印刷用原版として用いることができる輻射線感応性平版印刷版に関する。その中でも、ディジタル信号に基づいて可視光もしくは赤外線などの各種のレーザを操作することにより直接製版可能であり、且つ水現像可能あるいは現像することなしにそのまま印刷機に装着し、印刷することができる輻射線感応性平版印刷版に関し、特に無処理刷版製造に適した輻射線感応性の平版印刷版に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、PS版による印刷版の製造には、 露光工程の後に、支持体表面の上に設けられた感光層を 画像状に除去するための湿式による現像工程や現像処理 された印刷版を水洗水で水洗したり、界面活性剤を含有 するリンス被、アラビアガム、澱粉誘導体を含む不感脂 化液で処理する後処理工程が含まれる。

[0003]一方近年の製版、印刷業界では現像廃液が アルカリ性であるため環境問題が生じてきている。また 50

製版作業の合理化が進められており、上記のような複雑な 混式 現像処理を必要とせず、 露光後にそのまま印刷に 使用できる印刷版用原版が望まれている。

[0004] 画像蘇光後に現像処理を必要としない印刷版用原版については、例えば、US5.258.263号に、露光領域で硬化または不溶化が促進される感光性親水屑と感光性疎水屑とを支持体上に積層した平版印刷プレートが開示されている。しかし、このプレートは2層構成のため上層と下層との接着力が問題となり、多く10の印刷物を刷ることができない。

【0005】また画像形成後、湿式現像処理を必要としない平版印刷原版として、シリコーン層と、その下層にレーザ感熱層を設けた版材がUS5、353、705号、US5、379、698号に開示されている。これらは湿式現像は必要としないが、レーザアブレージョンによるシリコーン層の除去を完結させるための、こすりや特殊なローラーによる処理が必要となり、処理が煩雑になる欠点を持つ。

【0006】ポリオレフィン類をスルホン化したフィル
0 ムを版材として用い、熱書き込みによって、表面の親水
性を変化させることにより、現像処理を必要としない版
材を形成することが、特開平5-77574号、特開平
4-125189号、US5,187,047号および
特開昭62-195646号等に開示されている。この
システムでは、熱書き込みにより、感材表面のスルホン
基を脱スルホンさせ画像形成しており、現像処理は不要
になるが、書き込み時に有害なガスを発生させる欠点を

【0007】US5、102、771号、US5、225、316号には酸感受性基を側鎖にもつポリマーと光酸発生剤を組み合わせた感材が提示されており、無現像システムが提案されている。この版材は発生する酸がカルボン酸であるために、親水性の程度が低くなり汚れやすく、版材の耐久性や印刷画像の鮮明さに劣る欠点を持つ。特開平4-121748号にはスルホン酸エステル基を側鎖にもつポリマーと酸発生剤と染料とを組み合わせた感材が提示されているが、このシステムもアルカリの現像液を用いて現像しており、水現像もしくは無現像システムに関しては全く提案されてはいなかった。

【0008】ポジ型無処理平版印刷用版材の製造に適した輻射線感応性の画像形成材料としては、特別平7-186562号公報に記載されたものが公知であり、また、本発明者らによる特願平9-26878号や特額平9-26878号や特額でいる。これら公報を表している。これが設立して、特定のカルボン酸エステル、も酸の作用で変化し得る官能基と、下りメトキシシリル基からなる加水分解重合性化合物と反応により疎水性に変化し得る合性化合物と反応し得る官能基と、を有する化合物が記載されている。これらの化合物を用いると、磁光後現像処理なしでも印刷可

能であり、満足できる印刷物を得ることができるが、 さ らに耐刷性を向上させることが望まれていた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、水現像可能な、あるいは画像書き込み後、 ね式感感 処理やこすり等の特別な処理を必要としない輻射線を放性 平版印刷版を提供することである。特に、赤外線を放射する固体レーザまたは半導体レーザ等を用いて記録を放射する固体レーザまたは半導体レーザ等を用いて記録することにより、ディジタルデータから直接製版可能である 輻射線感応性平版印刷版を提供することである。輻射線感応性平版印刷版を提供することである。

[0 0 1 0]

【課題を解決するための手段】上記目的は、以下の本発明により達成される。即ち、第1の本発明はは、スルルホンイミド基またはマルホンオミアルキルエステル基から選ばれる少ととも日、、一の目能基、および、一の日、、一の日、、一の日、、一の日の日に表している。」であっている。」が表している。」が表している。」が表している。」がある。を特徴とするには、であっているであっている。」がら選ばれる少な、下記一般ないであっている。」がら選ばれる少な、下記一般なでであっているが、下記一般ない。」が表している。」があるとを特徴とする幅射線感応性平版印刷版である。

· 一般式(1)

 $(R_1) \cdot -X - (OR_2) + \cdots$

式中、 R_1 および R_2 は同一であっても異なっていてもよく、アルキル基またはアリール基を表し、X は S_1 、 A_1 、 T_1 または Z_1 を表し、 R_2 は R_3 の整数を表す。

【0011】第1の本発明の輻射線感応性平版印刷版に よれば、「上記一般式(1)で表される加水分解重合性 化合物」は、加水分解重合して無機酸化物のマトリック スを塗布膜中に形成すると共に、「スルホン酸エステ ル、ジスルホン基、スルホンイミド基またはアルコキシ アルキルエステル基から選ばれる少なくとも1つの官能 基、および、- O H、 - N H: 、 - C O O H、 - N H -C O - R, 、 - S i (O R,); [式中R: およびR, はアルキル基またはアリール基を表し、これら官能基を 有する化合物中にR、およびR、の双方が存在する場合 には、これらは同じであっても異なっていてもよい。〕 から選ばれる少なくとも1つの官能基、を同一分子内に 有する化合物」(以下、「化合物A」という場合があ る。)の後者の官能基と反応し、有機無機複合体(反応 生成物)を形成し、架橋構造が密となり、全体として膜 強度が向上する。第1の本発明の輻射線感応性平版印刷 版は、所定の加熱手段による熱、あるいは所定の酸発生 手段による酸により、化合物 A が画像様に親水性となり、画像形成後現像処理することなく印刷可能であり、 満足できる印刷物を得ることができると共に、耐刷性に も優れたものとなる。

【0012】また、第2の本発明は、スルホン酸エステル、ジスルホン基、スルホンイミド基またはアルコキシアルキルエステル基から選ばれる少なくとも1つの官能基を有する化合物と、下記一般式(1)で表される加水分解重合性化合物の加水分解重合反応物と、を含有する10 感光層を有することを特徴とする輻射線感応性平版印刷版である。

· 一般式(1)

 $(R_1)_* - X - (OR_2)_{**}$

【0013】第2の本発明の輻射線感応性平版印刷版にはよれば、「上記一般式(1)で表される加水分解重角と、加水分解重合して無機酸化物のマトリックス(加水分解重合反応物)を塗布膜中に形成し、「基本の大力の関本をではアルホン基、スルホンイると、がある。という場合がある。)が前記を作り、「化合物B」という場合がある。)が前記を作り、「化合物B」という場合がある。)が前記を作り、「化合物B」という場合がある。)が前記を作り、「化合物B」を作るを発明の輻射線感応性平版印刷版は、「正定の大力を使い、一個である。)が前に、大力を表して、一個である。第2の本発明の輻射線感応性平版印刷版は、「正合物B」が直線を発生となり、「化合物B」が直線を発生となり、「化合物B」が直線を発生となる。

【0014】本発明(以下、単に「本発明」というときは、第1の本発明および第2の本発明の双方を指す。)の輻射線感応性平版印刷版は、そのままで感熱記録が可能なほか、光熱変換材料(赤外線吸収剤)と組み合わせて赤外線レーザー感応性感熱ポジ型無処理平版印刷用原版として用いることができる。また、紫外光域ー可視光域感応性感熱ポジ型無処理平版印刷用原版として用いることができる。

[0015]

40

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 [化合物 A 】 第 1 の本発明に用いられる化合物 A につい て説明する。化合物 A とは、スルホン酸エステル、ジス ルホン基、スルホンイミド基またはアルコキシアルキル エステル基から選ばれる少なくとも 1 つの官能基、およ び、-OH、-NH・、-COOH、-NH-CO-R ,、-Si (OR・), [式中R, およびR, はアルキ ル基またはアリール基を表し、これら官能基を有する化

4.0

5

合物中にR、およびR、の双方が存在する場合には、これらは同じであっても異なっていてもよい。〕から選ばれる少なくとも1つの官能基、を同一分子内に有する化合物である。まず、化合物A中のスルホン酸エステル、ジスルホン基、スルホンイミド基またはアルコキシアルキルエステル基から選ばれる少なくとも1つの官能基(以下、「官能基X」という場合がある。)の具体例について詳細に説明する。

[0016] スルホン酸エステル基は下記一般式(2)、ジスルホン基は下記一般式(3)、およびスルホンイミド基は下記一般式(4)で表すことができる。
[0017]

[化1] 一般式(2)

一般式(3)

$$-L-SO2-SO2-R2$$

一般式(4).

R ·

-L-SO₂-N-SO₂-R³

【0019】 R ~ R がアリール基若しくは置換アリール基を表わすとき、アリール基には炭素與式アリール 基と複素與式(ヘテロ)アリール基が含まれる。炭素與 式アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アン 50

換若しくは無置換アルキル基を示す。

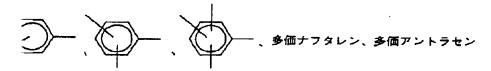
【0020】 R'~R°が 置換アリール基、 置換ヘテロ アリール基、置換アルキル基であるとき、置換基として はメトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~10までのア ルコキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロ ゲン原子、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基 のようなハロゲン置換されたアルキル基、メトキシカル ボニル基、エトキシカルポニル基、t-ブチルオキシカ ルポニル基、p-クロロフェニルオキシカルボニル基等 の炭素数2から15までのアルコキシカルポニル基若し 20 くはアリールオキシカルボニル基;水酸基;アセチルオ キシ基、ベンソイルオキシ基、p-ジフェニルアミノベ ンソイルオキシ基等のアシルオキシ基;t-ブチルオキ シカルポニルオキシ基等のカルポネート基;t-プチル オキシカルポニルメチルオキシ基、2-ピラニルオキシ 基等のエーテル基;アミノ基、ジメチルアミノ基、ジフ ェニルアミノ基、モルフォリノ基、アセチルアミノ基等 の置換、非置換のアミノ基;メチルチオ基、フェニルチ オ基等のチオエーテル基;ビニル基、スチリル基等のア ルケニル基;ニトロ基;シアノ基;ホルミル基、アセチ 30 ル基、ベンゾイル基等のアシル基;フェニル基、ナフチ ル基のようなアリール基;ピリジル基のようなヘテロア リール基等を挙げることができる。また R ' ~ R * が 🖺 換アリール基、 置換ヘテロアリール基であるとき、 置換 基として前述の他にもメチル基、エチル基等のアルキル 基を用いることができる。

【0021】 R が 駅 状 イミド基を表すとき、 現 状 イミドとしては、 琥珀酸 イミド、 フタル酸 イミド、 シクロヘキサンジカルボン酸 イミド、 ノルボルネンジカルボン酸 イミド等の 炭素原子 4~20までのものを用いることができる。

1 る非金属原子からなる多価の連 見までの炭素原子、0個から10 見から50個までの酸素原子、1 に素原子、及び0個から20個ま 7.つものである。より具体的な連 結基としては下記の構造単位が組み合わさって構成されるものを挙げることができる。

[0024]

[化2]



スルホニルアミド基、アセトキ から6までのアシルオキシ基、メ カような炭素数1から6までのア でのようなハロゲン原子、メトキ キシカルボニル基、シクロヘキシ カような炭素数2から7までのア シアノ基、 t ーブチルカーポネ テル基等を用いることができる。 ンアルキルエステル基は、下記ー 40 'およびR'の内の2つが結合して間を形成してもよい。特に、R'およびR'が結合して5または6 員榮を形成することが好ましい。

【0029】第1の本発明においては、官能基Xとして以上の一般式(2)~(5)で表されるものが挙げられるが、特に好ましくは一般式(2)で表されるスルホン酸エステル基である。

【0030】第1の本発明における化合物Aの合成に好適に使用される、一般式(2)~(5)で表される官能基を有するモノマーの具体例を以下に示す。

[0031]

[化4]

ができる。

は水素原子を表し、 R[:] は水素原 以下のアルキル基を表し、 R¹ は ルキル基を表す。また、 R¹ 、 R 50

(3)
$$SO_2O - CCH_3$$
 (12)

[0032]

【化5】

[0033]

【化6】

[0034] [化7]

[0035] [化8]

30

【0036】官能基Xは、化合物Aを加熱もしくは酸の作用により疎水性から親水性へ変える働きを有するものである。特に、官能基Xは、化合物Aの空中水液接触角を15°以上低下させるものであることが好ましい。即ち、化合物Aとしては、空中における水液の接触角が、加熱もしくは酸の作用により15°以上低下して、当初は疎水性であったものが親水性になるようなもので空中水液接触角が、40°以上低下する化合物であることが好ましい。また、化合物Aとしては、具体的には空中水

40

14

液接触角が、当初60°以上であったものが、加熱もしくは酸の作用により20°以下まで低下する化合物であることが好ましい。

[0037] 次に、化合物A中の-OH、-NH:、-COOH、-NH-CO-R:、-Si(OR。)

; [式中R: およびR, はアルキル基またはアリール基 を表し、これら官能基を有する化合物中にR;およびR の双方が存在する場合には、これらは同じであっても 異なっていてもよい。〕から選ばれる少なくとも1つの 官能基(以下、「官能基Y」という場合がある。)の具 体例について詳細に説明する。官能基Yが-NH-CO - R, および/または-Si(OR,), であるとき、 R, およびR, としては、好ましくは、炭素数1~10 のアルキル基または炭素数6~20のアリール基であ り、これらはクロル等のハロゲン、メトキシ基等のアル コキシ基、メトキシカルボニル基等のアルコキシカルボ ニル基等により置換されていてもよい。 - NH-CO-R, の具体例としては、-NH-CO-CH;、-NH - CO-C, H; 等を挙げることができる。また、-S i (OR₁): の具体例としては、-Si(OCH:) ,、-Si(OC, H,), 等を挙げることができる。

1、一S1(OC: Hi,) : 等を事りるととなる。 【0038】第1の本発明に用いられる化合物 A と 官能 基 に、好ましくは一般式(2)~(5)で表されか一つとともいずれか一つとをうジカル 重合するモノマーの内、少なくともいずれかの直により得られる高分子化合物を使用する。このなる方でといる高分子化合物 A として、一般式(2)~(5)で表される基 B を作るモノマーの内一種のみと、前近の共重合体を使用してもよいが、両モノマーとも、あるいた共重合体を使用してもよいが、両モノマーとの共重合体を使用してもよい。

【0039】他のモノマーとしては、グリシジルメタクリレート、N-メチロールメタクリルアミド、2-イソシアネートエチルアクリレート等の架橋反応性を有するモノマーが好ましい。また、共重合体に用いられる他のモノマーとして、例えば、アクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、ピニルエステル類、スチレン類、アクリル酸、マクリル酸、アクリロニトリル、無水マレイン酸、マレイン酸イミド等の公知のモノマーも挙げられる。

【0040】アクリル酸エステル類の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、(n-又はi-)プロピルアクリレート、(n-、i-、scc-又は1-)プチルアクリレート、アミルアクリレート、 2-エチルヘキシルアクリレート、ドデシルアクリレート、クロロエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシベンチルアクリレート、シクロヘキシル アクリレート、アリルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、ヒドロキシフェネチルアクリレート、ジヒドロキシフェネチルアクリレート、ジート、クリレート、ヒドロキシフェニルアクリレート、クロロフェニルアクリレート、スルファモイルフェニルアクリレート、クロロフェニルアクリレートが挙げられる。

【0041】メタクリル酸エステル類の具体例として は、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、 (n-又はi-) プロピルメタクリレート、 (n-、i - 、sec-又はt-)ブチルメタクリレート、アミル メタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、 ドデシルメタクリレート、クロロエチルメタクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロ キシプロピルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチル メタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、アリ ルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタク リレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、 グリシジルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 メトキシベンジルメタクリレート、クロロベンジルメタ クリレート、ヒドロキシベンジルメタクリレート、ヒド ロキシフェネチルメタクリレート、ジヒドロキシフェネ チルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テト ラヒドロフルフリルメタクリレート、フェニルメタクリ レート、ヒドロキシフェニルメタクリレート、クロロフ ェニルメタクリレート、スルファモイルフェニルメタク リレート、2-(ヒドロキシフェニルカルボニルオキ シ)エチルメタクリレート等が挙げられる。

【0042】 アクリルアミド類の具体例としては、アクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-ブラリルアミド、N-ブラリルアミド、N-ブラリルアミド、N-ブリルアクリルアミド、N-ブリルアション・N-ビドロキシエチルアクリルアミド、N-(ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-(ヒドロキシフェニル) アクリルアミド、N-(スルファモイルフェニル) アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル) アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル) アクリルアミド、N-ジメチルアクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、N-メチルアクリルアミド等が挙げられる。

[0043] メタクリルアミド類の具体例としては、メタクリルアミド、N-メチルメタクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド、N-プロピルメタクリルアミド、N-ベンジルメタクリルアミド、N-ビドロキシエチルメタクリルアミド、S0 N-フェニルメタクリルアミド、N-トリルメタクリル

アミド、N-(EFロキシフェニル) メタクリルアミド、N-(ZNファモイルフェニル) メタクリルアミド、N-(ZNZ) ボニル)メタクリルアミド、N-(ZN) オテルスルホニル)メタクリルアミド、N-(ZN) オテルメタクリルアミド、N-(ZN) オテルスタクリルアミド、N-(ZN) オテルスタクリルアミド、N-(ZN) カクリルアミド、N-(ZN) カクリルアミド等が挙げられる。

[0044] ビニルエステル類の具体例としては、ビニルアセテート、ビニルブチレート、ビニルベンゾエート等が挙げられる。

【0045】スチレン類の具体例としては、スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレン、カロロスチレン、シクロへキシルスチレン、クロロメチルスチレン、アセトキシメチルスチレン、メトキシスチレン、ジメトキシスチレン、プロロスチレン、ジクロロスチレン、カルポキシスチレン等が挙げられる。

【0046】これらの他のモノマーのうち特に好適に使 用されるのは、炭素数20以下のアクリル酸エステル 類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタ クリルアミド類、ビニルエステル類、スチレン類、アク リル酸、メタクリル酸、及びアクリロニトリルである。 【0047】共重合体の合成に使用される一般式 (2) ~ (5) で表される官能基を有するモノマーと、官能基 Yを有するモノマーと、の混合割合としては、重量比で 10:90~99:1とすることが好ましく、30:7 $0 \sim 9.7:3$ とすることがより好ましい。また、他のモ ノマーとの共重合体とする場合には、共重合体の合成に 使用される一般式 (2) ~ (5) で表される官能基を有 するモノマーおよび官能基Yを有するモノマーの合計に 対する他のモノマーの割合は、5~99重量%であるこ とが好ましく、さらに好ましくは10~95重量%であ る。

[0048]以下に、第1の本発明に用いられる化合物 Aの具体例を示す。なお、化学式中カッコの右下の数値 は共重合割合を示す。

[0049]

【化9】

(1-3) 80 COO 20

16

[0050] [化10] (1-5) SO₃CH₂ OBu(t)

$$(1-6)$$
 SO_3CH_2
 O
 $Si(OMe)_3$

[0051]

50 (化11)

40

【0052】 [加水分解重合性化合物] 本発明において 用いられる加水分解重合性化合物は、下記一般式 (1) で表される化合物である。

· 一般式(1)

 $(R_1) \cdot -X - (OR_2) \cdot ...$

式中、R:およびR:は同一であっても異なっていてもよく、アルキル基またはアリール基を表し、XはSi、Al、TiまたはZrを表し、nは0~2の整数を表す。R:またはR:がアルキル基を表す場合に、炭素数としては好ましくは1~4である。また、アルキル基またはアリール基は置換基を有していてもよい。なお、この化合物は低分子化合物であり分子量1000以下であることが好ましい。

【0054】加水分解重合性化合物中にケイ素を含むものとしては、例えば、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラ

ン、プロピルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシ シラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリエト キシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジエ トキシシラン、ァークロロプロピルトリエトキシシラ ン、ァーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、ァー メルカプトプロピルトリエトキシシラン、ァーアミノブ ロピルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリプロポ キシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニル 10 ジェトキシシラン等を挙げることができる。これらの内 特に好ましいものとしては、テトラメトキシシラン、テ トラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、エチ ルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エ チルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、 フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシ ラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエト キシシラン等を挙げることができる。

【0055】加水分解重合性化合物は、1種のみを使用 しても、2種以上を併用してもよい。また部分的に加水 20 分解後、脱水縮合していてもよい。なお、生成物の物性 を調整するために、必要に応じてトリアルキルモノアル コキシシランを添加することができる。加水分解重合性 化合物は、本発明の画像形成材料中で無機相を構成する 化合物であるが、平版印刷用原版の基板に塗布する前の 画像形成材料の溶液の状態における保存安定性を高める ために、該加水分解重合性化合物が部分加水分解重合し た無機重合体の活性金属水酸基、例えば、シラノール基 (Si-OH) を保護することが有効である。シラノー ル基の保護は、t-ブタノール、i-プロピルアルコー 30 ル等の高級アルコールでシラノール基をエステル化 (S i-OR) することにより達成することができる。具体 的には無機相に前記高級アルコールを添加することによ り実施することができる。このとき無機相の性質によ り、例えば、無機相を加熱して脱離した水を留去する等 の手段により無機相を脱水することにより保存安定性を さらに向上させることができる。該加水分解重合の触媒 となり得る酸または塩基、例えば塩酸、アンモニア等が 無機相中に存在する場合には、これらの濃度を下げると も一般的に有効である。これらは無機相を酸または塩基 40 により中和することにより容易に実施することができ

[0056]第1の本発明において、上記加水分解重合性化合物は輻射線感応性平版印刷版の感光層全固形分に対し、3~95重量%の範囲で使用することが好ましく、より好ましくは10~80重量%の範囲である。一方、第2の本発明において、上記加水分解重合性化合物は輻射線感応性平版印刷版の感光層全固形分に対し、5~95重量%の範囲で使用することが好ましく、より好ましくは20~80重量%の範囲である。

50 【0057】 [化合物 B] 第2の本発明に用いられる化

合物Bについて説明する。化合物Bとは、「スルホン酸エステル、ジスルホン基、スルホンイミド基または1つの官能基」、即ち、前記第1の本発明に用いいられる同様2の本発明における官能基X(第2の本発明においても同様のもの官能基Xは、上記化合物Aにおけるこの官能基Xは、上記化合物Aにおいて説明したものと同様のものである。また、官能基Xに合物Bを加熱もしくは酸の作用により疎水性からは、化合物Bを加熱もしくは酸の作用により疎水性から、似水性へ変える働きを有するものであることも化合物Aの場合と同様である。

【0058】このような化合物Bとしては、好まとくくは、前記一般式(2)~(5)で表される官能基を力するモノマーの内、少なくともいずれか一つをラジカル重合することにより得られる高分子化合物を使用するで、一般式(2)~を用いた合物として、一般式(2)~を用いた合物として、一般式(2)~を用いた重産を有するモノマーの内一種のみを単体やこれらのモノマーと他のモノマーとの共重合体の発見してもよい。他のモノマーとして説明したものといる化合物Aにおいて説明したものといるといるに対したものに使用される一般式(6マークの割合に対して5~99重量%であることが好ましくは10~95重量%である。

【0059】以下に、第2の本発明に用いられる化合物 Bの具体例を示す。

[0060]

【化12】

【0061】 [酸発生手段] 本発明の輻射線感応性平版印刷版において、画像様に酸を発生させて前記化合物Aもしくは化合物Bを反応させるには、酸発生手段として酸発生剤を添加することが望ましい。但し、前配化合物Aもしくは化合物Bはそれ自身熱により酸を発生し、酸発生剤としての機能を発揮することもあり、かかる場合には特に他の酸発生剤を併用しなくても画像を形成することができるため、酸発生剤は必須ではない。本発明においては、酸発生剤として、光または熱の作用により酸を発生させる公知の化合物を選択して用いることができる。

【0062】たとえば S.I. Schlesinger, Photogr. Sci. E ng., 18, 387 (1974) 、 T. S. Bal etal, Polymer, 21, 423 (198 0) 等に記載のジアソニウム塩、米国特許第4,06 9, 055号、同4, 069, 056号、特開平3-1 40, 140号等に記載のアンモニウム塩、D.C. Necker 40 etal, Macromolecules, 17, 2468 (1984). C.S. Wen etal, T eh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988) 、米国特許第4, 069, 055号、同4, 069, 0 5 6 号等に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello ela I. Macromolecules, 10(6), 1307(1977) . Chem. & Eng. New s, Nov. 28, p31(1988) 、 欧州特許第104, 143号, 米国特許第339,049号、同第410,201号、 特閒平2-150,848号、特閒平2-296,51 4号等に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello clal, Po lymer J.17.73(1985) . J.V.Crivello etal.J.Org.Che 50 m., 43, 3055 (1978), W.R. Watt ctal, J. Polymer Sci., Pol

20

30

ymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984) . J. V. Crivello etal, Po lymer Bull., 14.279 (1985), J. V. Crivello etal, Macrom olecules, 14(5), 1141(1981) , J. V. Crivello etal, J. Po lymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979) 、 欧州特 許第370,693号、米国特許3,902,114 号、欧州特許第233,567号、同297,443 号、同297,442号、米国特許第4,933,37 7号、同410, 201号、同339, 049号、同 4,760,013号、同4,734,444号、同 2, 8 3 3, 8 2 7 号、獨国特許第 2, 9 0 4, 6 2 6 号、同3,604,580号、同3,604,581号 等に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello etal, Macrom olecules, 10(6), 1307(1977) , J. V. Crivello etal, J. Po lymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17,1047(1979)等に記載 のセレノニウム塩、C.S.Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. C uring ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニ ウム塩等のオニウム塩、

【0063】米国特許第3,905,815号、特公昭 4 6 - 4 6 0 5 号、特開昭 4 8 - 3 6 2 8 1 号、特開昭 5 5 - 3 2 0 7 0 号、特開昭 6 0 - 2 3 9 7 3 6 号、特 開昭61-169835号、特開昭61-169837 号、特開昭62-58241号、特開昭62-2124 0 1 号、特開昭 6 3 - 7 0 2 4 3 号、特開昭 6 3 - 2 9 8 3 3 9 号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Meier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986), T. P. Gill etal, Inor g. Chem., 19, 3007 (1980) . D. Astruc, Acc. Chem. Res., 19 (12),377(1896)、特開平2-161445号等に記載 の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayase etal, J. Poly mer Sci., 25, 753 (1987). E. Reichmanis etal, J. Pholyme r Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1 (1985), Q. Q. Zhu etal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317 (1987). B. Amit eta!, Tetra hedron Lett., (24) 2205 (1973), D.H.R. Barton etal, J.C hem Soc., 3571 (1965), P.M. Collins et al. J. Chem. Soc., PerkinI, 1695 (1975). M. Rudinstein etal, Tetrahedron Lett., (17), 1445 (1975), J. W. Walker etal, J. Am. Chem. S oc., 110, 7170 (1988). S.C. Busman etal, J. Imaging Tech nol., 11(4), 191(1985). H.M. Houlihan etal, Macormolec ules, 21, 2001 (1988), P.M. Collins et al, J. Chem. Soc., C hem. Commun., 532 (1972). S. Hayasc etal, Macromolecule s, 18, 1799 (1985). E. Reichmanis etal, J. Electrochem. S 40 oc., Solid StateSci. Technol., 130(6). F.M. Houlihan e tal, Macromolcules, 21, 2001 (1988)、 欧州特許第029 0,750号、同046,083号、同156,535 号、同271,851号、同0,388,343号、米 国特許第3, 901, 710号、同4, 181, 531 号、特開昭60-198538号、特開昭53-133 0 2 2 号等に記載の o - ニトロベンジル型保護基を有す る光酸発生剤、M. TUNOOKA etal, Polymer Preprints Jap an, 35(8), G. Berner etal, J. Rad. Curing, 13(4), W. J. Mi js etal, Coating Technol., 55 (697), 45 (1983), Akzo, H.

Adachi etal, Polymer Preprints, Japan. 37(3), 欧州特許 第0199,672号、同84515号、同199,6 7 2 号、同 0 4 4 , 1 1 5 号、同 0 1 0 1 , 1 2 2 号、 米国特許第4, 618, 564号、同4, 371, 60 5 号、同4, 4 3 1. 7 7 4 号、特開昭 6 4 - 1 8 1 4 3号、特開平2-245756号、特願平3-1401 0 9 号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される 光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物、特開昭5 0-36209号(米国特許第3969118号) 記載 の o - ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸ハライ ド、特開昭55-62444号(英国特許第20388 0 1号) 記載あるいは特公平1-11935号記載のo - ナフトキノンジアジド化合物を挙げることができる。 【0064】その他の酸発生剤としては、シクロヘキシ ルシトレート、p-アセトアミノベンゼンスルホン酸シ クロヘキシルエステル、pーブロモベンゼンスルホン酸 シクロヘキシルエステル等のスルホン酸アルキルエステ ル、本発明者らが先に出願した特願平9-26878号 に記載の下記構造式で表されるアルキルスルホン酸エス テル等を用いることができる。

[0065]

【0066】上記光、熱または放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられる ものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1) で表されるオキサゾール誘導体または一般式 (PA G2)で表されるS-トリアジン誘導体。

[0067]

【化14】

【0068】式中、R'は置換もしくは未置換のアリー ル基、アルケニル基、 R d は置換もしくは未置換のアリ ール基、アルケニル基、アルキル基、-CY:を示す。 Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の 化合物を挙げることができるがこれらに限定されるもの 50 ではない。

[0069]

【化15】

[0070] (化16)

【0071】 (2) 下記の一般式 (PAG3) で表され るヨードニウム塩、または一般式(PAG4)で表され るスルホニウム塩、もしくはジアソニウム塩。

[0072]

【化17】

$$Ar^{1}$$
 R^{3}
 R^{4}
 $S^{+}Z^{-}$
 R^{5}
(PAG3) (PAG4)

【0073】ここで式Ar'、Ar'は各々独立に置換 もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基と しては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシ ル基、アルコキシカルポニル基、ヒドロキシ基、メルカ プト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0074】 R'、 R'、 R' は各々独立に、 置換もし

は炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキ ル基およびそれらの置換誘導体である。好ましい置換基 としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコ キシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボ キシル基、ヒドロキシ基およびハロゲン原子であり、ア ルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カル ボキシル基、アルコキシカルボニル基である。

【0075】 2 は対アニオンを示し、例えば BF. AsF, PF, SbF, SiF, 10 ClO、、CF、SO、 等のパーフルオロアルカン スルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン 酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の 結合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンス ルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げるこ とができるがこれらに限定されるものではない。

[0076] またR'、R'、R'のうちの2つおよび Ar'、Ar'はそれぞれの単結合または置換基を介し て結合してもよい。

【0077】具体例としては以下に示す化合物が挙げら 20 れるが、これらに限定されるものではない。

100781

【化18】

[0079] 30 【化19】

$$(PAG4-1)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-3)$$

$$(PAG4-3)$$

[0080] - 般式 (PAG3) 、 (PAG4) で示さ れる上記オニウム塩は公知であり、たとえばJ. W. Knap czyk etal, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969) , A. L. Maycok etal, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970). B. Goethas etal, Bull. Soc.Chem. Belg., 73, 546. (1964) , H. M. Leicester, J. Ame. Chem. Soc., 51,3 587(1929) . J. V. Crivello etal, J. Polym. Chem. E d., 18, 2677(1980)、米国特許第2, 807, 648号 くは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましく 50 および同4、247、473号、特開昭53-101.

25

3 3 1 号等に記載の方法により合成することができる。 【0 0 8 1】 (3) 下記一般式 (PAG 5) で表される ジスルホン誘導体または一般式 (PAG 6) で表される イミノスルホネート誘導体。

[0082]

[化20]

【0083】式中Ar'、Ar'は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R'は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0084]

【化21】

$$CI$$
 SO_2
 SO_2
 CI
 $(PAG5-1)$
 CI
 SO_2
 SO_2
 CH_3
 $(PAG5-2)$

[0085]

[化22]

【0086】これらの酸発生剤の含有量は、輻射線感応性平版印刷版の感光層全固形分に対して通常0.1~30重量%、より好ましくは1~15重量%である。1%より少ないと感度が低くなり、15%より多いと画像強度が落ちる可能性がある。

【0087】[赤外線吸収剂]本発明の輻射線感応性平版印刷版を赤外線照射により画像を形成する平版印刷用原版として用いる場合には、輻射線感応性平版印刷版の感光層中に赤外線吸収剂を添加する。本発明において好ましく使用される赤外線吸収剤は、被長760nmから1200である。より好ましくは、被長760nmから1200

26

【0088】また、米国特許第5,156,938号記 載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特 許 第 3 , 8 8 1 , 9 2 4 号 記 載 の 置 換 さ れ た ア リ ー ル ベ ンソ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-142645 号 (米国特許第4, 327, 169号) 記載のトリメチ ンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同 58-220143号、同59-41363号、同59 - 8 4 2 4 8 号、同 5 9 - 8 4 2 4 9 号、同 5 9 - 1 4 6063号、同59-146061号に記載されている 30 ピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載 のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記 載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13 5 1 4 号、同 5 - 1 9 7 0 2 号公報に開示されているピ リリウム化合物も好ましく用いられる。また、染料とし て好ましい別の例として米国特許第4, 756, 993 号明細書中に式(I)、(II)として記載されている近 赤外吸収染料を挙げることができる。これらの染料のう ち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリ リウム色素、ピリリウム塩、ニッケルチオレート錯体が 40 挙げられる。

【0089】本発明において使用される顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類としては、思色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、金属粉質料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、粉

1.0

28

合アゾ飯料、キレートアゾ飯料、フタロシアニン系飯料、アントラキノン系飯料、ペリレンおよびペリノン系飯料、チオインジゴ系飯料、キナクリドン系飯料、ジオキサジン系飯料、イソインドリノン系飯料、キノフタロン系飯料、染付けレーキ飯料、アジン飯料、ニトロソ飯料、ニトロ飯料、 光然飯料、 強光飯料、 無機飯料、 カーポンブラック等が使用できる。これらの飯料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

【0090】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理をほどこして用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界而活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)および「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0091】 顔料の粒径は0. 01 μ m \sim 10 μ mo606 囲にあることが好ましく、0. 05 μ m \sim 1 μ mo6 囲にあることが好ましく、特に0. 1 μ m \sim 1 μ m06 囲にあることが好ましい。 顔料の粒径が0. 01 μ m \sim 1 μ mo6 囲にあることが好ましい。 顔料の粒径が0. 01 μ mm未満のときは分散物の感光性組成物の強強布被中での定性の点で好ましくなく、また、10 μ mo6 を越えるといるにない。 重ない。 質ない。 質ない。 質ない。 質ない。 質ない。 質ない。 質ない。 が使用できる。 分散機としている公知の分散技術が使用できる。 分散機としている。 超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、超音波分散器、サンドミル、ダイナトロン、スペーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。 詳細は、

「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に 記載がある。

【0092】これらの染料もしくは顔料は、幅射線感応性平版印刷版の感光層の組成物全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは0.5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは1.0~10重量%の割合で添加することができる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満であると感度が低くなり、また50重量%を越えると印刷時非画像部に汚れが発生しやすい。

【0093】 [その他の成分] 本発明では、以上の成分が必要に応じて用いられるが、さらに必要に応じてこれら以外に種々の化合物を添加しても良い。例えば、酸発生剤が可視域にまで感度を持たない場合、可視光域の光に対して酸発生剤を活性にするために種々の酸発生剤の増感色素が用いられる。このような増感色素の例としてはUS5238782記載のピラン系色素、US4997745号記載のシアニン系色素、US526276記載のメロシアニン系色素、US526276記載のメロシアニン系色

素、特公平8-20732号記載のピリリュウム色素、 その他、ミヒラーズケトン、チオキサントン、ケトクマ リン色素、9-フェニルアクリジンなどを有効なものと して用いることができる。またそのほかにもUS498 7230記載のビスペンジリデンケトン色素、9,10 ージフェニルアントラセンのような多環芳香族化合物な どを用いることができる。そのほかの成分としては例え ば、可視光域に大きな吸収を持つ染料を画像の着色剤と して使用することができる。具体的にはオイルイエロー # 1 0 1 、オイルイエロー# 1 0 3 、オイルピンク# 3 12、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイ ルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラッ クBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化 学工業(株)製)、ピクトリアピュアブルー、クリスタ ルバイオレット (CI42555)、メチルバイオレッ ト (С I 4 2 5 3 5)、エチルパイオレット、ローダミ ンB (C I 1 4 5 1 7 0 B) 、マラカイトグリーン (C I 4 2 0 0 0) 、メチレンブルー (C I 5 2 0 1 5) な ど、あるいは特開昭62-293247号公報、特願平 7-335145号に記載されている染料を挙げること ができる。尚、添加量は、輻射線感応性平版印刷版の感 光層全固形分に対し、0.01~10重量%の割合であ

【0094】また、本発明の輻射線感応性平版印刷版の 感光層中には、印刷条件に対する安定性を広げるため、 特開昭62-251740号公報や特開平3-2085 14号公報に記載されているような非イオン界面活性 剤、特開昭 5 9 - 1 2 1 0 4 4 号公報、特開平 4 - 1 3 1 4 9 号公報に記載されているような両性界面活性剤を 添加することができる。非イオン界面活性剤の具体例と しては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノ パルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸 モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエ ーテル等が挙げられる。両性界面活性剤の具体例として は、アルキルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポ リアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カ ルポキシエチル・N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウ ムベタインやN-テトラデシル-N、N-ベタイン型 (例えば、商品名アモーゲンK、第一工業 (株) 製)等 40 が挙げられる。上記非イオン界面活性剤および両性界面 活性剤の画像形成材料全固形物中に占める割合は、 0. 05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~ 5 重量%である。

【0095】更に本発明の輻射線感応性平版印刷版の感 光層中には必要に応じ、塗膜の楽軟性等を付与するため に可塑剤が加えられる。例えば、ポリエチレングリコー ル、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸 ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、 リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオ 50 クチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、アクリル

2.0

酸またはメタクリル酸のオリゴマーおよびポリマー等が 用いられる。

【0096】本発明の輻射線感応性平版印刷版の感光層 は、通常上記各成分を溶媒に溶かして、適当な支持体上 に塗布することにより製造することができる。ここで使 用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロへ キサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノー ル、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエー テル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシ エチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテ ート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、 N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホル ムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロリド ン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ィープチロラ クトン、トルエン、水等を挙げることができるがこれに 限定されるものではない。これらの溶媒は単独あるいは 混合して使用される。溶媒中の上記成分(添加剤を含む 全固形分)の濃度は、好ましくは1~50重量%であ る。また塗布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量(固 形分) は、一般的に 0.5~5.0g/m'が好まし い。盤布する方法としては、種々の方法を用いることが できるが、例えば、パーコーター塗布、回転塗布、スプ レー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ **塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができ**

【0097】本発明の輻射線感応性平版印刷版の感光層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、輻射線感応性平版印刷版の感光層全固形分に対し、0.01~1重量%さらに好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0098】本発明の画像形成材料を塗布すべき平版印 刷用原版に使用される支持体(基板)は、寸度的に安定 な板状物であり、これ迄印刷版の支持体として使用され たものが含まれ、好適に使用することができる。かかる 支持体としては、紙、プラスチックス(例えばポリエチ レン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど)がラミネー トされた紙、アルミニウム(アルミニウム合金も含 む)、亜鉛、鉄、銅などのような金属の板、二酢酸セル ロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、 酪酸セルロース、酪酸酢酸セルロース、硝酸セルロー ス、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリ スチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビ ニルアセタールなどのようなプラスチックスのフィル ム、上記のような金属がラミネートもしくは蒸着された 紙もしくはプラスチックフィルムなどが含まれるが、特 にアルミニウム板が好ましい。アルミニウム板には純ア ルミニウム板及びアルミニウム合金板が含まれる。アル ミニウム合金としては種々のものが使用でき、例えばけ い素、銅、マンガン、マグネシウム、クロム、亜鉛、 鉛、ビスマス、ニッケルなどの金属とアルミニウムの合 金が用いられる。これらの組成物は、いくらかの鉄およ びチタン、あるいはその他無視し得る程度の量の不純物 をも含むものである。

【0099】支持体は、必要に応じて表面処理、例え ば、支持体の表面に、親水化処理が施される。また金 は、砂目立て処理、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カ リウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理、あるいは陽極 酸化処理などの表面処理がなされていることが好まし い。また、米国特許第2,714,066号明細書に記 載されているように、砂目立てしたのち珪酸ナトリウム 水溶液に浸漬処理したアルミニウム板、米国特許第3, 181,461号明細書に記載されているようにアルミ ニウム板を陽極酸化処理を行った後にアルカリ金属珪酸 塩の水溶液に浸漬処理したものも好適に使用される。上 記陽極酸化処理は、例えば、燐酸、クロム酸、硫酸、硼 酸等の無機酸、若しくは蓚酸、スルファミン酸等の有機 酸またはこれらの塩の水溶液又は非水溶液の単独又は二 種以上を組み合わせた電解液中でアルミニウム板を陽極 として電流を流すことにより実施される。

【0100】また、米国特許第3、658、662号明 細書に記載されているようなシリケート 超着も有効である。これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とする為以外に、その上に設けられる感光性組成物との有害な反応を防ぐ為や、感光層との密着性を向上させる為に施されるものである。アルミニウム板を砂目立てするに先立って、必要に応じて表面の圧延油を除去すること及び消浄なアルミニウム面を表出させるためにその表面の前処理を施しても良い。前者のためには、トリクレン等の溶剤、界面活性剤等が用いられている。又後者のためには水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ・エッチング剤を用いる方法が広く行われている。

【0101】砂目立て方法としては、機械的、化学的お よび電気化学的な方法のいずれの方法も有効である。機 械的方法としては、ポール研磨法、プラスト研磨法、軽 石のような研磨剤の水分散スラリーをナイロンブラシで 擦りつけるブラシ研磨法などがあり、化学的方法として は、特開昭 5 4 - 3 1 1 8 7 号公報に記載されているよ うな鉱酸のアルミニウム塩の飽和水溶液に浸漬する方法 が適しており、電気化学的方法としては塩酸、硝酸また はこれらの組合せのような酸性電解液中で交流電解する 方法が好ましい。このような粗面化方法の内、特に特開 昭 5 5 - 1 3 7 9 9 3 号公報に記載されているような機 械的粗面化と電気化学的粗面化を組合せた粗面化方法 は、感脂性画像の支持体への接着力が強いので好まし い。上記の如き方法による砂目立ては、アルミニウム板 の表面の中心線平均和さ (Ra) が 0.3~1.0 μm となるような範囲で施されることが好ましい。このよう

20

30

にして砂目立てされたアルミニウム板は必要に応じて水 洗および化学的にエッチングされる。

【0102】エッチング処理被は、通常アルミニウムを 溶解する塩基あるいは酸の水溶液より選ばれる。この場 合、エッチングされた表面に、エッチング被成分から誘 導されるアルミニウムと異なる被膜が形成されないもの でなければならない。好ましいエッチング剤を例示すれ ば、塩基性物質としては水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、リン酸三ナトリウム、リン酸二ナトリウム、リン 酸三カリウム、リン酸二カリウム等;酸性物質としては 硫酸、過硫酸、リン酸、塩酸及びその塩等であるが、ア ルミニウムよりイオン化傾向の低い金属例えば亜鉛、ク ロム、コパルト、ニッケル、銅等の塩はエッチング表面 に不必要な被膜が形成されてしまうため好ましくない。 これ等のエッチング剤は、使用濃度、温度の設定におい て、使用するアルミニウムあるいは合金の溶解速度が浸 遺時間 1 分あたり 0 . 3 ~ 4 0 g / m¹ になる様に行わ れるのが最も好ましいが、これを上回るあるいは下回る ものであっても差支えない。

【0103】エッチングは上記エッチング液にアルミニ ウム板を浸漬したり、該アルミニウム板にエッチング液 を塗布すること等により行われ、エッチング量が 0.5 ~10g/m¹の範囲となるように処理されることが好 ましい。上記エッチング剤としては、そのエッチング速 度が早いという特長から塩基の水溶液を使用することが 望ましい。この場合、スマットが生成するので、通常デ スマット処理される。デスマット処理に使用される酸 は、硝酸、硫酸、りん酸、クロム酸、ふっ酸、ほうフッ 化水素酸等が用いられる。エッチング処理されたアルミ ニウム板は、必要により水洗及び陽極酸化される。陽極 酸化は、この分野で従来より行われている方法で行うこ とができる。具体的には、硫酸、りん酸、クロム酸、蓚 酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸等あるいはそ れらの二種類以上を組み合せた水溶液又は非水溶液中で アルミニウムに直流または交流の電流を流すと、アルミ ニウム支持体表面に陽極酸化被膜を形成させることがで きる。

【0104】陽極酸化の処理条件は使用される電解液に よって種々変化するので一概には言えないが、一般的に は電解液の濃度が1~80重量%、液温5~70℃、電 流密度 0. 5~60アンペア/dm'、電圧 1~100 V、 電解時間30秒~50分の範囲が適当である。これらの 陽極酸化処型の内でも、とくに英国特許第1、412、 768号明細書に記載されている硫酸中で高電流密度で 陽極酸化する方法および米国特許第3、511、661 号明細書に記載されている燐酸を電解浴として陽極酸化 する方法が好ましい。上記のように粗面化され、さらに 陽極酸化されたアルミニウム板は、必要に応じて親水化 処理しても良く、その好ましい例としては米国特許第 2.714、066号及び同第3,181,461号に 50 版印刷用原版の調子再現性改良のために黄色染料を添加

開示されているようなアルカリ金属シリケート、例えば 珪酸ナトリウム水溶液または特公昭36-22063号 公報に開示されている弗化ジルコニウム酸カリウムおよ び米国特許第4、153、461号明細書に開示されて いるようなポリビニルホスホン酸で処理する方法があ

【0105】有機下塗層;本発明の輻射線感応性平版印

刷版は、感光層を塗設する前に有機下塗層を設けること が非画像部の感光層残りを減らす上で好ましい。かかる 有機下途層に用いられる有機化合物としては例えば、カ ルボキシメチルセルロース、デキストリン、アラビアガ ム、2-アミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有す るホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホ ン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリ セロホスホン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレン ジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有しても よいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸 およびグリセロリン酸などの有機リン酸、 置換基を有し てもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン 酸、アルキルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸 などの有機ホスフィン酸、グリシンやβーアラニンなど のアミノ酸類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩な どのヒドロキシル基を有するアミンの塩酸塩などから選 ばれ、これらを単独で用いるほか、二種以上混合して用 いてもよい。

【0106】その他ポリ(pービニル安息香酸)などの 構造単位を有する高分子化合物を用いることができる。 【0107】この有機下塗層は次のような方法で設ける ことが出来る。即ち、水またはメタノール、エタノー ル、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれら の混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアル ミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水または メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有 機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を 溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記有機 化合物を吸着させ、しかる後、水などによって洗浄、乾 燥して有機下塗屑を設ける方法である。前者の方法で は、上記の有機化合物の0.005~10重量%の濃度 の溶液を種々の方法で塗布できる。例えば、パーコータ 一塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布などい ずれの方法を用いてもよい。また、後者の方法では、溶 液の濃度は 0.01~20重量%、好ましくは 0.05 ~ 5 重量%であり、浸渍温度は20~90℃、好ましく は25~50℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、 好ましくは2秒~1分である。

【0108】これに用いる溶液は、アンモニア、トリエ チルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩 酸、リン酸などの酸性物質により p H を調節し、 p H 1 ~12の範囲で使用することもできる。また、感光性平

することもできる。有機下塗屑の乾燥後の被攪鼠は、2 ~ 2 0 0 mg/m[:] が適当であり、好ましくは 5 ~ 1 0 0 mg/m[:] である。上記の被殺量が2 mg/m[:] より少ない と十分な耐刷性能が得られない。また、200mg/m² より大きくても同様である。

【0109】バックコート;支持体の裏面には、必要に 応じてバックコートが設けられる。かかるバックコート としては特開平5-45885号公報記載の有機高分子 化合物および特開平6-35174号公報記載の有機ま たは無機金属化合物を加水分解および重縮合させて得ら れる金属酸化物からなる被覆層が好ましく用いられる。 これらの被殺層のうち、Si(OCH1), 、Si(OC, H s), 、 Si(OC, H,), 、 Si(OC, H,), などの珪素 のアルコキシ化合物が安価で入手し易く、それから得ら れる金属酸化物の被覆層が親水性に優れており特に好ま しい。

【0110】以上のようにして、本発明の輻射線感応性 平版印刷版を作製することができる。この輻射線感応性 平版印刷版は、例えば、熱記録ヘッド等により直接画像 様に感熱記録を施されたり、あるいは、波長760nm ~1200nmの赤外線を放射する固体レーザーまたは 半導体レーザーにより画像露光される。本発明において は、感熱記録後またはレーザー照射後に水現像し、さら に必要であればガム引きを行ったのち、印刷機に版を装 着し印刷を行う、あるいは、感熱記録後またはレーザー 照射後ただちに印刷機に版を装着し印刷を行っても良い が、ともに感熱記録後またはレーザー照射後に加熱処理 を行うことが好ましい。加熱処理の条件は、80℃~1 50℃の範囲内で10秒~5分間行うことが好ましい。 この加熱処理により、感熱記録時またはレーザー照射

> ・前記 (1-1) または (1-2) の化合物 · 赤外線吸収剤 I R 1 2 5 (和光純蒸製) ・メチルエチルケトン ・ァーブチロラクトン

さらに、比較例として、テトラエトキシシランと塩酸を 添加しなかったこと以外は実施例1および2用の塗布液 A-1およびA-2と同様にして比較例1および2用の **塗布被B-1およびB-2を得た。**

【0114】 [平版印刷用原版の作製] 次に得られた画 像形成材料の塗布被A-1、A-2、B-1およびB-2 を上記支持体上に塗布し、80℃で3分間乾燥して平 版印刷用原版 [A-1]、 [A-2]、 [B-1] およ び「B-2]を得た。乾燥後の塗膜の被覆重量は各々 1. 0g/m² であった。なお、各平版印刷用原版の露 光前後の空中水滴接触角の値を下記表1に示す。この空 中水滴接触角は、協和界面化学(株)製CONTACT

ANGLE METER CA-Zを用いて測定し た。

時、記録に必要な熱またはレーザーエネルギーを減少さ せることができる。

【0111】この様な処理によって得られた平版印刷版 は水現像されるかあるいはそのままオフセット印刷機等 にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0112]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す るが、本発明はこれらに限定されるものではない。 実施例1および2、比較例1および2

[支持体の作製]厚さ0.30mmのアルミニウム板 (材質1050) をトリクロロエチレン洗浄して脱脂し た後、ナイロンブラシと400メッシュのパミストン-水懸濁液を用いその表面を砂目立てし、よく水で洗浄し た。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に 9 秒間浸渍してエッチングを行い水洗後、更に 2 % H N 〇,に20秒間浸渍して水洗した。この時の砂目立て表 面のエッチング量は約3g/m゚であった。次にこの板 を7% H、SO、を電解液として電流密度15A/dm 'で2.4g/m'の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水 洗乾燥した。

【0113】 [画像形成材料の塗布液の調製] テトラエ トキシシラン4gとメチルエチルケトン10gを反応容 器に入れた後、1. 4gの0. 05N塩酸を添加し30 分間激しく攪拌し、部分加水分解重合させて均一溶液の 無機成分を得た。この溶液に下記成分を加え溶解し、実 施例1および2用の塗布液A-1およびA-2を得た。 このとき、塗布液A-1では前記(1-1)の化合物 を、塗布液A-2では前記(1-2)の化合物をそれぞ れ用いて調製した。

3 0.15g

【0115】 [印刷試験] 得られた平版印刷用原版 [A - 1] 、[A − 2] 、[B − 1] および[B − 2] を、 波長1064nmの赤外線を発するYAGレーザーで像 様露光した。露光後の平版印刷用原版 [A-1]、 [A - 2] 、 [B-1] および [B-2] をそのままハイデ 40 ルSOR-Mで印刷した。この際、印刷物の非画像部に 汚れが発生しているかどうかを観察した。いずれも初期 においては非画像部に汚れのない良好な印刷物が得られ た。また、多数枚の印刷を行い、非画像部に汚れが発生 することなく印刷することができた印刷物の枚数を確認 し、これを耐刷枚数とした。得られた結果を下記表1に 示す。

6

[0116]

【表1】

表!

実施例・比	平版印刷用	化合物Bの種類	加水分解重合性	印刷初期における	ELDIAL NA	空中水滴接触角	
較例番号 原版	原版の種類	に自物の心性規	化合物の種類	非面像部汚れ	耐刷枚数	未露光部	露光部
実施例1	[A-1]	(1-1)	テトラエトキシシラン	問題なし	35000枚	8 0 °	5 °
実施例2	[A-2]	(1-2)	テトラエトキシシラン	問題なし	45000枚	90°	10°
比較例1	[B-1]	(1-1)		問題なし	12000枚	8 5°	3 °
比較例2	[B-2]	(1-2)	-	問題なし	8000枚	9 2°	10°

[0117]

実施例3~8、比較例3および4

・前記(1-3)~(1-8)の各化合物 ・テトラエトキシシラン g ・メチルエチルケトン

上記組成からなる溶液中に、水/85%リン酸(1/1 重量比混合液) 0.3gを添加し、室温で1時間反応さ

35

せた。次にこの溶液に

· 赤外線吸収剤 I R 1 2 5 (和光純蒸製) 0.15g・メチルエチルケトン ・ァーブチロラクトン

を添加し、攪拌混合して、均一な実施例3~8用の塗布 被A~3~A-8を得た。このとき、塗布液A-3では 前記(1-3)の化合物を、同様に塗布液A-4~A-8 では前記 (1-4) ~ (1-8) の化合物をそれぞれ 用いて調製した。さらに、比較例として、テトラエトキ シシランを添加しなかったこと以外は実施例 3 および 4 用の塗布液 A-3および A-4と同様にして比較例3お よび4用の塗布被B-3およびB-4を得た。

【0118】得られた各塗布液を、実施例1で得られた 支持体と同じ支持体に、実施例1と同様の方法でそれぞ れ塗布して、平版印刷用原版 [A-3]~ [A-8]、

[B-3] および [B-4] を得た。乾燥後の塗膜の被 覆重量は各々1.4g/m^¹であった。なお、各平版印 刷用原版の露光前後の空中水滴接触角の値を下記表2に 示す。この空中水滴接触角の測定装置は、実施例1と同 様である。得られた平版印刷用原版 [A-3]~[A-8]、[B-3] および[B-4] について、実施例1 と同様の方法で印刷試験を行った。得られた結果を下記 30 表2に示す。

[0119]

【表2】

表 2

実施例・比	平版印刷用	化合物Aの種類	加水分解重合性	印刷初期における	耐刷枚数	空中水滴接触角		
校例番号	原版の種類		化合物の種類	非面像部汚れ		未露光部	露光部	
実施例3	[A-3]	(1-3)	テトラエトキシシラン	問題なし	56000枚	110°	15°	
実施例4	[A-4]	(1-4)	テトラエトキシシラン	問題なし	67000枚	99°	10°	
実施例5	[A-5]	(1-5)	テトラエトキシシラン	問題なし	81000枚	8 3°	7°	
実施例 6	[A-6]	(1-6)	テトラエトキシシラン	問題なし	55000枚	85°	8 °	
実施例7	[A-7]	(1-7)	テトラエトキシシラン	問題なし	50000枚	90°	12°	
実施例8	[A-8]	(1-8)	テトラエトキンシラン	問題なし	81000枚	110°	10°	
比較例3	[B-3]	(1-3)	_	問題なし	21000枚	101°	3 1°	
比較例4	[B-4]	(1-4)	_	問題なし	15000枚	95*	9°	

[0120]

20

実施例 9 ~ 1 0

3 ・前記(1-9) または(1-10) の化合物 ・テトラメトキシシラン

・メチルエチルケトン

上記組成からなる溶液中に、水/85%リン酸(1/1 重量比混合液) 0. 3gを添加し、室温で1時間反応さ

せた。次にこの溶液に

・酸発生剤: 4 - [4 - {(N, N - ジ (クロロエチル)} - 2 - クロローフェニル] - 2, 6 - ピスートリクロ

ロメチルーS-トリアジン(PAG2-5) 0.15g 9 ・メチルエチルケトン 6 ・ァープチロラクトン

を添加し、攪拌混合して、均一な実施例9および10用 の塗布被A-9~A-10を得た。このとき、塗布液A - 9 では前記(1- 9) の化合物を、同様に塗布被 A -10では前記(1-10)の化合物をそれぞれ用いて調 製した。なお、上記酸発生剤PAG2-5は以下の方法 により合成した。

【0121】 [酸発生剤PAG2-5の合成法] N, N -bis (2-chloroethy1) -3-chl oro-4-cyanoaniline55.52g (0.2mol)、トリクロロアセトニトリル173. 28g(1.2mol), アニソール21.63g (0.2mol) およびジプロモメタン100mlを三 ロフラスコに入れ、攪拌しながら三臭化アルミニウム1 3. 34g (0. 05 mol) を添加した。次に内温を 43~46℃に保ち、塩酸ガスを注入した。同温度に保 ちながら塩酸ガスの注入を4時間続けた後、トリクロロ アセトニトリル 1 7 3. 2 8 g (1. 2 m o 1) および 三臭化アルミニウム13、34g(0.05mol)を

ガスの注入をやめ、内温43~46℃で9時間攪拌後、 攪拌をやめ24時間放置した。放置後、減圧にて溶媒を 留去し、反応物を酢酸エチル2リットルを用いて抽出し た。抽出液を1リットルの水で3回水洗いをした後、減 圧にて濃縮した。次に該濃縮液にエタノール1000m 1、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液500mlを加え、 4時間攪拌した。生じた結晶を適取し、水250m1、 エタノール500mlを用いてかけ洗いを行った後、乾 40 燥した(収量71g、収率63%)。

g g

【0122】得られた塗布被A-9およびA-10を、 実施例1で得られた支持体と同じ支持体に、実施例1と 同様の方法でそれぞれ塗布して、平版印刷用原版[A-9] および [A-10] を得た。乾燥後の塗膜の被攪重 量は各々1.0g/m'であった。なお、各平版印刷用 原版の露光前後の空中水滴接触角の値を下記表3に示 す。この空中水滴接触角の測定装置は、実施例1と同様 である。得られた平版印刷用原版 [A-9] および [A - 10〕を、メタルハライドランプを光額とするPS版 添加し、塩酸ガスの注入を8時間続けた。その後、塩酸 50 の露光機を用いて像様に紫外級露光した。露光後の平版

印刷用原版 [A-9] および [A-10] を100℃3 分間加熱処理した後、実施例1と同様の方法で多数枚の

39

[0123]

印刷および評価を行った。得られた結果を下記表3に示

【表3】

表3

実施例・比	平版印刷用	化合物Aの種類	加水分解重合性	印刷初期における	工作的社会。	空中水滴接触角	
较例番号	原版の種類		化合物の種類	非画像部汚れ	耐刷枚数	未露光部	露光郎
実施例 9	[A-9]	(1-9)	テトラナトキシジラン	問題なし	57000枚	7 9°	17°
実施例 10	[A-10]	(1-10)	テトラメトキシシラン	問題なし	61000枚	8 0°	19°

[0124]

【発明の効果】以上の如く、本発明によれば、水現像可 能な、あるいは画像書き込み後、湿式現像処理やこすり 等の特別な処理を必要としない、輻射線感応性平版印刷 版を提供することができる。特に、本発明によれば、赤 外線を放射する固体レーザまたは半導体レーザ等を用い て記録することにより、ディジタルデータから直接製版 可能である輻射線感応性平版印刷版を提供することがで きる。また、本発明によれば、耐刷性に優れたポジ型の 輻射線感応性平版印刷版を提供することができる。